



榊 賞

第29回 2024年度

大門 寛 殿

業績：光電子ホログラフィー立体
原子顕微鏡の開発と表面科学
における先導的研究

2024年11月18日

公益社団法人 日本表面真空学会
マイクロビームアナリシス技術部会

